

(様式1)

委員会委員公募案内

委員会名 (所属部門) 【技術委員会】		レーザプロセッシングにより作製されるナノ材料の産業応用のための技術調査専門委員会 (C 部門) 【電子材料技術委員会】	委員会での調査・検討項目の概要, 委員長のメッセージ等 (100 字程度)
設置期間		西暦 2025 年 10 月～西暦 2028 年 9 月 (令和 7 年 10 月～令和 10 年 9 月)	レーザプロセッシングを利用して作製した高機能かつ高付加価値のナノ材料を様々な分野で応用する技術に関して, 材料, プロセス, 評価のそれぞれの観点から, それらの基礎となる物理的・化学的現象を含めて多角的かつ包括的に調査するとともに, 産業応用に向けた大量高効率合成などの課題について検討する。
委員長名 (所属)		中村 貴宏 (株式会社 illuminus)	
委員会開催頻度		委員会 2 回/年 研究会 1 回/年	
問合せ ・ 公募 受付 先	氏名 (所属)	中村 貴宏 (株式会社 illuminus)	
	E-mail アドレス	t.nakamura@illuminus.co.jp	
応募いただきたい方の専門分野, 経験など		レーザプロセッシングによる材料合成, そのメカニズム, 産業応用などを専門とする, あるいはこれらの分野にご興味がある電気学会会員の方	
応募締切		随時募集	